Die LAM PLAN Läpp- und Poliermaschinen wurden mit den Produkten des patentierten LAM PLAN M'M'-Systems entwickelt und perfektioniert. Sie können alle Marktanforderungen erfüllen, die hochwertige polierte Oberflächen oder das Hobeln von Submikron-Oberflächen erfordern.

Die breite Palette der in diesem Katalog angebotenen Maschinenversionen ermöglicht Ihnen die Bearbeitung von Teilen von der Mikromechanik bis hin zu Dichtungsteilen mit mehreren Dezimetern.

LÄPPEN UND POLIER-MASCHINEN

M.M.8400

NEW

Mit der M.M.8400 und der M.M.8600 holen Sie sich Läpp- und Poliermaschinen in Ihre Werkstatt, mit denen Sie zu einem vernünftigen Preis plane fertige Oberflächen bearbeiten können. Der geringe Platzbedarf und die ergonomische Steuerung erleichtern Aufstellung und Benutzung. Dank der einfachen und erprobten Konzeption mit Platten mittlerer Abmessungen können Sie kleine Serien zu beherrschbaren Kosten herstellen.

Die Maschinen dieser Reihe können mit Gussplatten, DIALAM®, LAM PLAN M'M'® oder FAS® bestückt werden und machen alle in Ihren Lastenheften definierten Oberflächenzustände möglich (z.B.: Läppen, Abtrag des Materials, Feinschleifen, Polieren...).

Die Läppmaschinen M.M.8400 und M.M.8600 sind ebenfalls bestens geeignet für Ihren Wartungsbedarf aller Dichtigkeitselemente (z.B.: Läppen von Klappen, von Sicherheitsventilen oder kleinen Dichtungen).

Der Prozess wird über einen Touchscreen gesteuert, was eine gute Ergonomie und einfache Handhabung garantiert. Diese Maschinenreihe bietet auch die Möglichkeit, Programme zu speichern, wodurch eine hohe Wiederholbarkeit des Läpp-/Polierprozesses gewährleistet wird, der in Ihren Werkstätten eingerichtet wurde.

Das Maschinensortiment passt sich mit den neuen Lamplan Dosiergeräten 709,710, und 719, die direkt von der Maschinen gesteuert werden.



M.M. 8400 Moderate Produktion von Teilen: Ø 5 bis 130 mm

M.M.8400 ausgestattet mit der Dosiereinheit M.M.709

Optionen

| Schrank Höhe 73 cm, 1 Tür und 2 Fäch | 10 M8400 00 |
|--------------------------------------|-------------|
| Messung Materialabtrag | 10 84003 00 |





Stützschrank

Verfügbare Ausrüstung

Diese Maschinen können mit allen LAM PLAN Scheiben ausgestattet werden.

Die verschiedenen angebotenen Zubehörteile (Dosierdosierer, FAS®-Tablett, Polierscheiben...) erlauben es, die Basismaschine an alle spezifischen Anwendungen anzupassen (Mikromechanik, Uhrenindustrie, Elektronik...).